



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205320694 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 22

(21) 申请号 201620011925. 0

(22) 申请日 2016. 01. 07

(73) 专利权人 柯育林

地址 363299 福建省漳州市漳浦县绥安镇麦
市东街 2 号东平小区 14 幢 201 室

(72) 发明人 柯育林

(51) Int. Cl.

A01G 9/02(2006. 01)

A01G 27/06(2006. 01)

A01G 27/00(2006. 01)

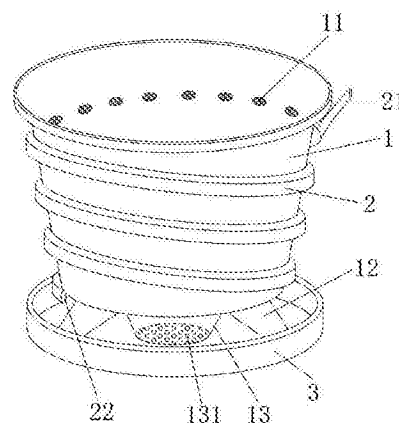
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种浇水均匀的花盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种浇水均匀的花盆,包括上开口的花盆本体、浇水带及底盘,所述花盆本体呈喇叭状且上端的口径大,所述浇水带螺旋环绕向下地设置于所述花盆本体外周壁上,所述浇水带上端设有进水口,所述进水口为壶嘴状,所述浇水带下端设有出水口,所述浇水带为空心结构,所述花盆本体与浇水带接触的壁上均匀设有圆形的进水孔,所述进水孔设有网罩;所述花盆本体底部设有支撑脚及吸水凸台,所述吸水凸台底面设有吸水孔;所述底盘设于花盆本体下方。本实用新型浇花时,花盆里各部分土壤的湿度基本均匀,提高了浇花效果。



1.一种浇水均匀的花盆,其特征在于:包括上开口的花盆本体、浇水带及底盘,所述花盆本体呈喇叭状且上端的口径大,所述浇水带螺旋环绕向下地设置于所述花盆本体外周壁上,所述浇水带上端设有进水口,所述进水口为壶嘴状,所述浇水带下端设有出水口,所述浇水带为空心结构,所述花盆本体与浇水带接触的壁上均匀设有圆形的进水孔,所述进水孔设有网罩;所述花盆本体底部设有支撑脚及吸水凸台,所述吸水凸台底面设有吸水孔;所述底盘设于花盆本体下方。

2.如权利要求1所述的一种浇水均匀的花盆,其特征在于:所述吸水凸台的高度小于支撑脚的高度。

一种浇水均匀的花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种花盆。

背景技术

[0002] 盆景、花草普遍采用花盆栽培,现有的花盆的形状较为多样,这些花盆的基本结构形式简单,大多呈桶形,便于种植,但它们在浇水过程中面临一些实际问题,比如浇水后不同位置的土质含水情况不一,有些并未浇透,影响了植物的生长效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种浇水均匀的花盆。

[0004] 为了达到上述目的,采用如下技术方案:

[0005] 一种浇水均匀的花盆,包括上开口的花盆本体、浇水带及底盘,所述花盆本体呈喇叭状且上端的口径大,所述浇水带螺旋环绕向下地设置于所述花盆本体外周壁上,所述浇水带上端设有进水口,所述进水口为壶嘴状,所述浇水带下端设有出水口,所述浇水带为空心结构,所述花盆本体与浇水带接触的壁上均匀设有圆形的进水孔,所述进水孔设有网罩;所述花盆本体底部设有支撑脚及吸水凸台,所述吸水凸台底面设有吸水孔;所述底盘设于花盆本体下方。

[0006] 所述吸水凸台的高度小于支撑脚的高度。

[0007] 本实用新型的有益效果:

[0008] 1、浇水带螺旋环绕向下地设置于花盆本体外周壁上,花盆本体与浇水带接触的壁上均匀设有圆形的进水孔,使得浇花时花盆里各部分土壤的湿度基本均匀,提高了浇花效果。

[0009] 2、花盆本体底部设有吸水凸台,吸水凸台底面设有吸水孔,当吸水孔浸泡于底盘内的储水时,水可通过吸水孔进入花盆本体内,进行二次补水。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 附图符号说明:

[0012] 花盆本体1、进水孔11、支撑脚12、吸水凸台13、吸水孔131、浇水带2、进水口21、出水口22、底盘3。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0014] 参考图1,本实用新型公开了一种浇水均匀的花盆,包括上开口的花盆本体1、浇水

带2及底盘3,花盆本体1呈喇叭状且上端的口径大,浇水带2螺旋环绕向下地设置于花盆本体1外周壁上,浇水带2上端设有进水口21,进水口21为壶嘴状,浇水带2下端设有出水口22,浇水带2为空心结构,花盆本体1与浇水带2接触的壁上均匀设有圆形的进水孔11,进水孔11设有网罩。

[0015] 浇水带2螺旋环绕向下地设置于花盆本体1外周壁上,花盆本体1与浇水带2接触的壁上均匀设有圆形的进水孔11,使得浇花时花盆里各部分土壤的湿度基本均匀,提高了浇花效果。

[0016] 花盆本体1底部设有支撑脚12及吸水凸台13,吸水凸台13的高度小于支撑脚12的高度。吸水凸台13底面设有吸水孔131;底盘3设于花盆本体1下方。当吸水孔131浸泡于底盘3内的储水时,水可通过吸水孔131进入花盆本体1内,进行二次补水。吸水孔131兼具有排水功能。

[0017] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求要求的保护范围为准。

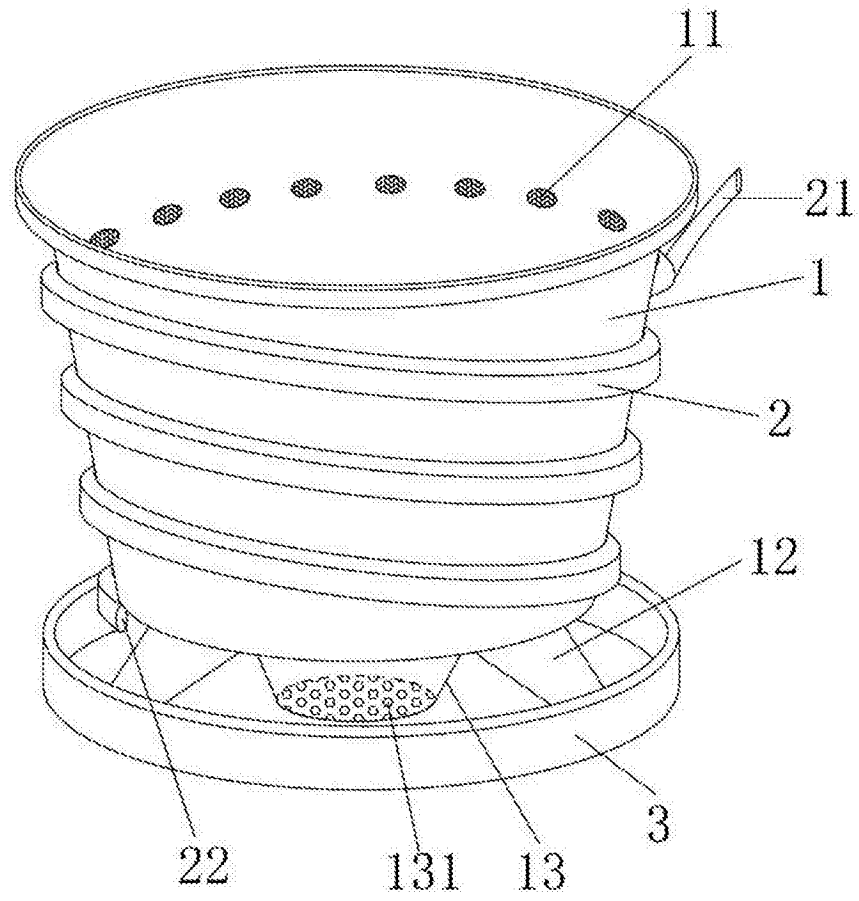


图1